

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-118115

(P2012-118115A)

(43) 公開日 平成24年6月21日(2012.6.21)

(51) Int.Cl.

G02F 1/13363 (2006.01)

F 1

G02F 1/13363

テーマコード (参考)

2H191

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 25 頁)

(21) 出願番号 特願2010-265254 (P2010-265254)
 (22) 出願日 平成22年11月29日 (2010.11.29)

(71) 出願人 000002093
 住友化学株式会社
 東京都中央区新川二丁目27番1号
 (74) 代理人 100081422
 弁理士 田中 光雄
 (74) 代理人 100068526
 弁理士 田村 恭生
 (74) 代理人 100122286
 弁理士 仲倉 幸典
 (72) 発明者 小林 忠弘
 大阪府大阪市此花区春日出中三丁目1番9
 8号 住友化学株式会社内
 (72) 発明者 落合 鋼志郎
 東京都中央区新川二丁目27番1号 住友
 化学株式会社内

最終頁に続く

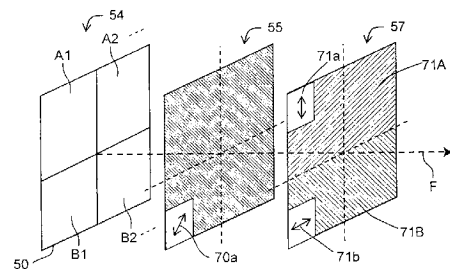
(54) 【発明の名称】 表示装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】表示素子基板に沿って、互いに遅相軸の方向が異なる複数の位相差領域を有する位相差層を具備した表示装置を製造するとき、上記位相差領域と上記表示素子基板に配列された複数の画素との間の位置ずれを小さくすること。

【解決手段】表示素子基板50の光出射側Fに偏光層55を形成する。偏光層55上で、複数の画素A1, ... ; B1, ...の配列に対応した位置に、位相差層57の材料となる液晶組成物の液晶性成分を遅相軸71a, 71bの方向に応じた互いに異なる配向方向に配列させる機能をもつ複数のパターン領域を有する配向膜を形成する。配向膜上に、重合性液晶化合物を含む液晶組成物を塗布し液晶相を示す温度に保持して、複数のパターン領域に対応する領域毎に、液晶性成分を互いに異なる配向方向71a, 71bに配列させる。液晶性成分をなす重合性液晶化合物を、配向方向を保持しながら重合させて位相差層57を形成する。

【選択図】図5



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

主面に沿って配列された複数の画素を有する表示素子基板と、上記表示素子基板の光出射側に配置され、上記主面に沿った特定方向の透過軸をもつ偏光層と、上記偏光層の光出射側に配置され、上記主面に沿って、上記透過軸に対して互いに異なる角度で交差する遅相軸をもつ複数の位相差領域を有する位相差層とを備えた表示装置を製造する表示装置の製造方法であって、

次の工程（１）乃至（４）を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

（１）上記表示素子基板の上記光出射側に、上記主面に沿って上記偏光層を形成する工程

（２）上記工程（１）で形成された上記偏光層上で、上記表示素子基板の上記複数の画素の配列に対応した位置に、上記位相差層の材料となる液晶組成物の液晶性成分を上記遅相軸の方向に応じた互いに異なる配向方向に配列させる機能をもつ複数のパターン領域を有する配向膜を形成する工程

（３）上記工程（２）で形成された上記配向膜上に、上記重合性液晶化合物を含む液晶組成物を塗布して塗布膜を形成し、この塗布膜を上記液晶組成物の液晶性成分が液晶相を示す温度に保持して、上記配向膜の上記複数のパターン領域に対応する領域毎に、上記液晶性成分を互いに異なる配向方向に配列させる工程

（４）上記工程（３）で形成された上記液晶性成分をなす重合性液晶化合物を、上記配向方向を保持しながら重合させることにより、上記複数の位相差領域を有する上記位相差層を形成する工程

【請求項 2】

請求項 1 に記載の表示装置の製造方法において、

上記主面に沿った方向に関して、上記位相差層の上記複数の位相差領域の形状及び大きさが、それぞれ上記表示素子基板の複数の画素の配列の形状及び大きさと一致していることを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載の表示装置の製造方法において、

上記工程（２）は次の工程（２ a ）乃至（２ c ）を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

（２ a ）光配向性ポリマーを含む溶液を上記偏光層上に塗布して光配向性ポリマー膜を形成する工程

（２ b ）上記工程（２ a ）で形成された上記光配向性ポリマー膜に、上記複数のパターン領域のうちの第 1 のパターン領域に対応した空隙部を有する第 1 のマスクを介して、第 1 の偏光方向を有する第 1 の偏光を照射して、上記第 1 のパターン領域の配向規制力の方向を上記第 1 の偏光方向に対応させる工程

（２ c ）上記第 1 の偏光が照射された上記光配向性ポリマー膜の、上記第 1 のパターン領域とは異なる第 2 のパターン領域に、上記第 2 のパターン領域に対応した空隙部を有する第 2 のマスクを介して、上記第 1 の偏光方向とは異なる第 2 の偏光方向を有する第 2 の偏光を照射して、上記第 2 のパターン領域の配向規制力の方向を上記第 2 の偏光方向に対応させる工程

【請求項 4】

請求項 1 又は 2 に記載の表示装置の製造方法において、

上記工程（２）は次の工程（２ f ）乃至（２ h ）を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

（２ f ）配向性ポリマーを含む溶液を上記偏光層上に塗布して配向性ポリマー膜を形成する工程

（２ g ）上記工程（２ f ）で形成された上記配向性ポリマー膜の、上記光出射側の表面に、第 1 のラビング処理方向に沿って第 1 のラビング処理を行って、上記光出射側の表面の配向規制力の方向を上記第 1 のラビング処理方向に対応させる工程

（２ h ）上記工程（２ g ）により第 1 のラビング処理が行われた上記配向性ポリマー膜に

10

20

30

40

50

、上記第 2 のパターン領域に対応した空隙部を有するマスクを介して、上記第 1 のラビング処理方向とは異なる第 2 のラビング処理方向に沿って第 2 のラビング処理を行って、上記第 2 のパターン領域の配向規制力の方向を変化させて上記第 2 のラビング処理方向に対応させる工程

【請求項 5】

請求項 1 から 4 までのいずれか一つに記載の表示装置の製造方法において、さらに、上記位相差層の上記光出射側に、外光の反射を防ぐ反射防止層を形成する工程を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項 6】

請求項 1 から 5 までのいずれか一つに記載の表示装置の製造方法において、上記表示素子基板の上記複数の画素は液晶表示素子を構成していることを特徴とする表示装置の製造方法。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は表示装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

立体的に画像を表示することができる立体表示装置としては、マイクロパターン偏光素子を備える立体表示装置が知られている（例えば、非特許文献 1（サデグ・エム・ファリス（Sadeg M.Faris）著、「新種の立体画像表示へのマイクロ偏光子アレイ（Micro-Polarizer Arrays to a New Class of Stereoscopic Imaging）」、エス・アイ・ディー・91・ダイジェスト（SID 91 DIGEST）、1991 年、p.840-843）参照。）。また、このようなマイクロパターン偏光素子としては、延伸した二色性ポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布し、パターンニングした後、苛性ソーダ水溶液で上記フィルムを溶解（除去）してパターン化した偏光素子を得、偏光軸の直交する二枚のパターン化偏光素子を重ね合わせて作製された偏光素子が知られている。また、このような偏光素子と表示素子が形成された基板（基板の主面に沿って複数の画素が配列されたもの。以下「表示素子基板」と呼ぶ。）とを貼り合わせて立体表示装置として機能する表示装置を製造する方法が知られている。

20

30

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0003】

【非特許文献 1】サデグ・エム・ファリス（Sadeg M.Faris）著、「新種の立体画像表示へのマイクロ偏光子アレイ（Micro-Polarizer Arrays to a New Class of Stereoscopic Imaging）」、エス・アイ・ディー・91・ダイジェスト（SID 91 DIGEST）、1991 年、p.840-843

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

従来の表示装置の製造方法では、偏光素子のパターンと表示装置が有する画素との間に位置ずれが生じやすいという問題があった。

40

【0005】

そこで、この発明の課題は、表示素子基板の主面に沿って、互いに遅相軸の方向が異なる複数の領域（これを「位相差領域」と呼ぶ。）を有する位相差層を具備した表示装置を簡便に製造することができ、かつ上記位相差層が有する上記複数の位相差領域と上記表示素子基板に配列された複数の画素との間の位置ずれを小さくすることができる表示装置の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

50

上記課題を解決するため、この発明の表示装置の製造方法は、

主面に沿って配列された複数の画素を有する表示素子基板と、上記表示素子基板の光出射側に配置され、上記主面に沿った特定方向の透過軸をもつ偏光層と、上記偏光層の光出射側に配置され、上記主面に沿って、上記透過軸に対して互いに異なる角度で交差する遅相軸をもつ複数の位相差領域を有する位相差層とを備えた表示装置を製造する表示装置の製造方法であって、

次の工程（１）乃至（４）を含むことを特徴とする。

（１）上記表示素子基板の上記光出射側に、上記主面に沿って上記偏光層を形成する工程
（２）上記工程（１）で形成された上記偏光層上で、上記表示素子基板の上記複数の画素の配列に対応した位置に、上記位相差層の材料となる液晶組成物の液晶性成分を上記遅相軸の方向に応じた互いに異なる配向方向に配列させる機能をもつ複数のパターン領域を有する配向膜を形成する工程

（３）上記工程（２）で形成された上記配向膜上に、上記重合性液晶化合物を含む液晶組成物を塗布して塗布膜を形成し、この塗布膜を上記液晶組成物の液晶性成分が液晶相を示す温度に保持して、上記配向膜の上記複数のパターン領域に対応する領域毎に、上記液晶性成分を互いに異なる配向方向に配列させる工程

（４）上記工程（３）で形成された上記液晶性成分をなす重合性液晶化合物を、上記配向方向を保持しながら重合させることにより、上記複数の位相差領域を有する上記位相差層を形成する工程

【０００７】

この発明の表示装置の製造方法によれば、上記位相差層が有する上記複数の位相差領域と上記表示素子基板に配列された複数の画素との間の位置ずれを小さくすることができる。また、上記基板の熱膨張に起因して発生する位置ずれも抑制することができる。これらにより、優れた立体画像を表示可能な表示装置を得ることができる。

【０００８】

本明細書で、「表示素子基板」とは、基板の主面に沿って複数の画素が配列されたものを意味する。

【０００９】

表示素子基板の「主面」とは、基板の広がりをもつ面（端面とは異なる面）を意味する。

【００１０】

複数の「画素」とは、それぞれ電気的信号で駆動されることにより、光の透過、反射又は発光のオン／オフを行える素子进行意味する。このような複数の画素を有する表示素子としては、液晶表示素子、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示素子、プラズマ表示素子、電界放出表示素子及び表面伝導型電子放出素子等の発光層を有する表示素子が挙げられる。

【００１１】

表示素子基板の「光出射側」とは、製造された表示装置において上記表示素子基板から光が出射されるべき側を指す。いずれが「光出射側」であるかは、上記工程（１）が実施される前に、上記表示素子基板の構成に応じて定まっている。

【００１２】

「偏光層」とは、自然光からある一方向（透過軸の方向）の直線偏光を選択的に透過する機能を有する物体のことをいう。

【００１３】

また、「位相差層」とは、光を透過し、複屈折性を有する物体をいう。位相差層は、偏光層と組み合わせることで、直線偏光を円偏光や楕円偏光に変換したり、逆に円偏光又は楕円偏光を直線偏光に変換したりするために用いられる。

【００１４】

一実施形態の表示装置の製造方法では、上記主面に沿った方向に関して、上記位相差層の上記複数の位相差領域の形状及び大きさが、それぞれ上記表示素子基板の複数の画素の

10

20

30

40

50

配列の形状及び大きさと一致していることを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

この一実施形態の表示装置の製造方法によれば、上記複数の画素の配列に応じて、上記位相差層が有する上記複数の位相差領域と上記表示素子基板に配列された複数の画素との間の位置ずれを小さくすることができる。

【 0 0 1 6 】

一実施形態の表示装置の製造方法では、上記工程（ 2 ）は次の工程（ 2 a ）乃至（ 2 c ）を含むことを特徴とする。

（ 2 a ）光配向性ポリマーを含む溶液を上記偏光層上に塗布して光配向性ポリマー膜を形成する工程

（ 2 b ）上記工程（ 2 a ）で形成された上記光配向性ポリマー膜に、上記複数のパターン領域のうちの第 1 のパターン領域に対応した空隙部を有する第 1 のマスクを介して、第 1 の偏光方向を有する第 1 の偏光を照射して、上記第 1 のパターン領域の配向規制力の方向を上記第 1 の偏光方向に対応させる工程

（ 2 c ）上記第 1 の偏光が照射された上記光配向性ポリマー膜の、上記第 1 のパターン領域とは異なる第 2 のパターン領域に、上記第 2 のパターン領域に対応した空隙部を有する第 2 のマスクを介して、上記第 1 の偏光方向とは異なる第 2 の偏光方向を有する第 2 の偏光を照射して、上記第 2 のパターン領域の配向規制力の方向を上記第 2 の偏光方向に対応させる工程

【 0 0 1 7 】

この一実施形態の表示装置の製造方法によれば、表示素子基板の主面に沿って、互いに遅相軸の方向が異なる複数の位相差領域を有する位相差層を具備した表示装置を簡便に製造することができる。

【 0 0 1 8 】

一実施形態の表示装置の製造方法では、上記工程（ 2 ）は次の工程（ 2 f ）乃至（ 2 h ）を含むことを特徴とする。

（ 2 f ）配向性ポリマーを含む溶液を上記偏光層上に塗布して配向性ポリマー膜を形成する工程

（ 2 g ）上記工程（ 2 f ）で形成された上記配向性ポリマー膜の、上記光出射側の表面に、第 1 のラビング処理方向に沿って第 1 のラビング処理を行って、上記表面の配向規制力の方向を上記第 1 のラビング処理方向に対応させる工程

（ 2 h ）上記工程（ 2 g ）により第 1 のラビング処理が行われた上記配向性ポリマー膜に、上記第 2 のパターン領域に対応した空隙部を有するマスクを介して、上記第 1 のラビング処理方向とは異なる第 2 のラビング処理方向に沿って第 2 のラビング処理を行って、上記第 2 のパターン領域の配向規制力の方向を変化させて上記第 2 のラビング処理方向に対応させる工程

【 0 0 1 9 】

この一実施形態の表示装置の製造方法によれば、表示素子基板の主面に沿って、互いに遅相軸の方向が異なる複数の位相差領域を有する位相差層を具備した表示装置を簡便に製造することができる。

【 0 0 2 0 】

一実施形態の表示装置の製造方法では、さらに、上記位相差層の上記光出射側に、外光の反射を防ぐ反射防止層を形成する工程を含むことを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

この一実施形態の表示装置の製造方法によれば、製造された表示装置において上記反射防止層によって、外光に由来する反射光の発生を軽減でき、また、表示素子基板からの本来の表示用の出射光と反射光との干渉も抑制することが可能となる。この結果、表示特性を改善できる。さらに、上記反射防止層によって、上記位相差層を保護することができる。

【 0 0 2 2 】

一実施形態の表示装置の製造方法では、上記表示素子基板の上記複数の画素は液晶表示素子を構成していることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

この一実施形態の表示装置の製造方法によれば、優れた立体画像を表示可能な液晶表示装置が製造される。

【 発明の効果 】

【 0 0 2 4 】

本発明の表示装置の製造方法によれば、表示素子基板の主面に沿って、互いに遅相軸の方向が異なる複数の位相差領域を有する位相差層を具備した表示装置を簡便に製造することができ、かつ上記位相差層が有する上記複数の位相差領域と上記表示素子基板に配列された複数の画素との間の位置ずれを小さくすることができる。また、上記基板の熱膨張に起因して発生する位置ずれも抑制することができる。これらにより、優れた立体画像を表示可能な表示装置を得ることができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 5 】

【 図 1 】 この発明の一実施形態の表示装置の製造方法で用いられるマスクの構成を示す図である。

【 図 2 】 図 1 のマスクを用いて得られる配向膜の態様を示す図である。

【 図 3 】 上記製造方法によって作製されるべき液晶表示装置の概略構成を示す図である。

【 図 4 】 上記製造方法によって作製されるべき別の液晶表示装置の概略構成を示す図である。

【 図 5 】 上記液晶表示装置において、表示素子基板に配列された複数の画素と偏光層と位相差層との間の配置の対応関係を模式的に示す図である。

【 図 6 】 上記製造方法によって作製されるべきさらに別の表示装置の概略構成を示す図である。

【 図 7 】 上記製造方法によって作製されるべきさらに別の表示装置の概略構成を示す図である。

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 2 6 】

以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。

【 0 0 2 7 】

図 3 は、本発明の一実施形態の製造方法によって作製されるべき表示装置の一例としての液晶表示装置（全体を符号 5 1 A で示す。）の概略断面構成を示している。

【 0 0 2 8 】

この液晶表示装置 5 1 A は、バックライト 5 2 側（背面ともいう）より順番に、偏光板 5 3、液晶表示素子が形成された表示素子基板 5 4、偏光層 5 5、配向膜 5 6 及び位相差層 5 7 を配置して構成されている。表示素子基板 5 4 の前後に偏光板 5 3 及び偏光層 5 5 があり、偏光層 5 5 の、表示素子基板 5 4 とは反対側（光出射側）に、配向膜 5 6 及び位相差層 5 7 が設けられている。

【 0 0 2 9 】

バックライト 5 2 は、自然光を発する面光源であり、この例では公知の図示しない白色 LED（発光ダイオード）及び光散乱板を含んでいる。上記白色 LED に代えて、冷陰極線管が用いられても良い。

【 0 0 3 0 】

偏光板 5 3 は、板面に沿った特定方向の透過軸（図示せず）を有している。この偏光板 5 3 は、バックライト 5 2 が発生した自然光のうち上記透過軸に沿った一方向の直線偏光を選択的に表示素子基板 5 4 側 F へ透過させる。

【 0 0 3 1 】

図 5 中に示すように、表示素子基板 5 4 は、主面 5 0 に沿ってマトリクス状に配列された複数の矩形の画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... を有している。この例では、複数の

10

20

30

40

50

画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... は、液晶表示素子を構成している。これらの複数の画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... は、それぞれ電気的信号で駆動される。これにより、偏光板 5 3 を透過して表示素子基板 5 4 に入射した直線偏光は、画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... 毎に、表示素子基板 5 4 の光出射側 F へ透過しまたは遮断されるようになっている。

【 0 0 3 2 】

偏光層 5 5 は、主面 5 0 に沿った特定方向の透過軸 7 0 a (図 5 中に模式的に示すように、水平方向に対して斜め 4 5 度に向いている。) を有している。この例では、偏光層 5 5 の透過軸 7 0 a は、上記偏光板 5 3 の透過軸 (図示せず) に対して直交する向きに設定されている。この偏光層 5 5 は、表示素子基板 5 4 を透過した光の、透過軸 7 0 a の方向

10

【 0 0 3 3 】

また、位相差層 5 7 は、主面 5 0 に沿って、上記透過軸 7 0 a に対して互いに異なる角度で交差する遅相軸 7 1 a , 7 1 b をもつ複数の領域 (位相差領域) 7 1 A , 7 1 B を有している。図 5 中に模式的に示すように、位相差領域 7 1 A の遅相軸 7 1 a は鉛直方向に向く一方、位相差領域 7 1 B の遅相軸 7 1 b は水平方向に向いている。つまり、光出射側 F から見たとき、偏光層 5 5 の透過軸 7 0 a の方向 (これを 0 度とする。) に対して、位相差領域 7 1 A の遅相軸 7 1 a は 4 5 度に交差し、位相差領域 7 1 B の遅相軸 7 1 b は 1 3 5 度に交差している。このような配置により、位相差領域 7 1 A , 7 1 B は、偏光層 5 5 からの直線偏光を、互いに反対回りの円偏光に変換して、それぞれ光出射側 F へ出射する。これにより、後述のように立体画像の表示が可能となる。

20

【 0 0 3 4 】

この例では、主面 5 0 に沿った方向に関して、位相差層 5 7 の位相差領域 7 1 A , 7 1 B の形状及び大きさが、それぞれ表示素子基板 5 4 の複数の画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... の配列の形状及び大きさと一致している。

【 0 0 3 5 】

この液晶表示装置 5 1 A は次の工程 (1) 乃至 (4) によって作製される。

【 0 0 3 6 】

本発明の製造方法は、工程 (1) として、表示素子基板 5 4 の光出射側に、偏光層 5 5 を形成する工程を含む。

30

【 0 0 3 7 】

偏光層 5 5 としては、例えばフィルム状の偏光板を接着剤で貼合した層、及び二色性色素を含む液晶組成物を塗布して得られる層が挙げられる。

【 0 0 3 8 】

偏光層 5 5 が貼合により形成される場合に用いられる偏光板としては、例えば、ポリビニルアルコール系フィルムにヨウ素を吸着・配向させたヨウ素系偏光板、ポリビニルアルコール系フィルムに二色性の染料を吸着・配向させた染料系偏光板、及びリオトロピック液晶状態の二色性染料をコーティングし、配向・固定化した塗布型偏光板等が挙げられる。中でも、偏光度及び透過率に優れるため、ヨウ素系偏光板が好ましい。ヨウ素系偏光板としては、例えば、特許第 3 7 0 8 0 6 2 号や特許第 4 4 3 2 4 8 7 号に記載の偏光板等

40

【 0 0 3 9 】

貼合に用いられる接着剤としては、例えば、ポリビニルアルコール樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シアノアクリレート樹脂及びアクリルアミド樹脂等を接着成分とする接着剤が挙げられ、例えば、特許第 4 2 5 1 0 6 0 号や特開 2 0 0 6 - 7 7 2 2 4 号公報に記載の材料が挙げられる。なお、偏光板を貼合する方法としては、接着剤層を偏光板側に設けてから貼合してもよいし、接着剤層を表示素子基板 5 4 側に設けてから貼合してもよい。また、偏光板を貼合する方法としては、特開 2 0 1 0 - 2 7 6 7 5 4 号公報又は特開 2 0 1 0 - 2 7 6 7 5 5 号公報に記載の方法で行ってもよい。本明細書において、接着剤とは、粘着剤も包含する。

50

【 0 0 4 0 】

偏光層 5 5 が二色性色素を含む液晶組成物によって形成される場合、二色性色素を含む液晶組成物としては、液晶性を有する二色性色素を含む液晶組成物、液晶化合物及び二色性色素を含む液晶組成物が挙げられる。表示素子基板 5 4 に上記液晶組成物を塗布し、乾燥させることにより、上記偏光層 5 5 を形成することができる。液晶化合物及び / 又は二色性色素が重合性基を有する化合物である場合、乾燥後の膜に対して光照射や加熱を行い、膜中の上記重合性基を有する化合物を重合させることが、偏光層 5 5 の耐久性の点で好ましい。二色性色素を含む液晶組成物を用いて偏光層 5 5 を形成する方法としては、例えば、特表 2 0 0 7 - 5 1 0 9 4 6 号公報や特許第 3 4 9 2 6 9 3 号に記載の方法が挙げられる。

10

【 0 0 4 1 】

本発明の製造方法は、工程 (2) として、上記工程 (1) で形成された偏光層 5 5 上で、表示素子基板 5 4 の複数の画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... の配列に対応した位置に、複数のパターン領域 1 3 , 1 2 (図 2 参照) を有する配向膜 (以下「パターン化配向膜」という場合がある) 5 6 を形成する工程を含む。

【 0 0 4 2 】

上記複数のパターン領域 1 3 , 1 2 は、後工程で形成される位相差層 5 7 の材料となる液晶組成物の液晶性成分を、上記遅相軸 7 1 a , 7 1 b の方向に応じた互いに異なる配向方向に配列させる機能 (配向規制力) をもつ。

【 0 0 4 3 】

この例では、主面 5 0 に沿った方向に関して、パターン化配向膜 5 6 の複数のパターン領域 1 3 , 1 2 の形状及び大きさは、それぞれこの配向膜 5 6 上に形成すべき位相差層 5 7 の位相差領域 7 1 A , 7 1 B の形状及び大きさと一致しており、したがって、それぞれ表示素子基板 5 4 の複数の画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... の配列の形状及び大きさと一致している。

20

【 0 0 4 4 】

配向膜 5 6 を形成する方法としては、ラビングによって配向規制力が付与される配向性ポリマーを用いる方法 (以下「ラビング法」という場合がある) 、偏光を照射することにより配向規制力が付与される光配向性ポリマーを用いる方法 (以下「光配向法」という場合がある) 、基板表面に酸化ケイ素を斜方蒸着する方法、及びラングミュア・プロジェット法 (L B 法) を用いて長鎖アルキル基を有する単分子膜を形成する方法等が挙げられる。中でも、液晶組成物の配向均一性、処理時間及び処理コストの観点から、ラビング法及び光配向法が好ましく、光配向法がより好ましい。配向膜 5 6 としては、その上に後工程で塗布される液晶組成物 (後工程で形成される位相差層 5 7 の材料となる) に含まれる溶剤に溶解しない程度の耐溶剤性、溶剤の除去や液晶配向等の熱処理に対する耐熱性、下地に対する密着性を有することが好ましい。

30

【 0 0 4 5 】

配向膜 5 6 がラビング法によって形成される場合、ラビング法に用いられる配向性ポリマーとしては、例えば分子内にアミド結合を有するポリアミドやゼラチン類、分子内にイミド結合を有するポリイミド及びその加水分解物であるポリアミック酸、ポリビニルアルコール、アルキル変性ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリオキサゾール、ポリエチレンイミン、ポリスチレン、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸又はポリアクリル酸エステル類等のポリマーを挙げることができる。サンエバー (登録商標、日産化学工業株式会社製) 又はオプトマー (登録商標、J S R 株式会社製) 等の市販品を用いてもよい。

40

【 0 0 4 6 】

配向膜 5 6 が光配向法によって形成される場合、光配向法に用いられる光配向性ポリマーとしては、感光性構造を有するポリマーが挙げられる。感光性構造を有するポリマーに偏光を照射すると、照射された部分の感光性構造が異性化又は架橋することで光配向性ポリマーが配向し、光配向性ポリマーからなる膜に配向規制力が付与される。上記感光性構

50

造としては、例えば、アゾベンゼン構造、マレイミド構造、カルコン構造、桂皮酸構造、1, 2 - ビニレン構造、1, 2 - アセチレン構造、スピロピラン構造、スピロベンゾピラン構造及びフルギド構造等が挙げられる。これらのポリマーは、単独で用いてもよいし、2種類以上併用してもよい。これらのポリマーは、感光性構造を有する単量体を用いて、脱水や脱アミン等による重縮合や、ラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合等の連鎖重合、配位重合や開環重合等により得ることができる。また、異なる感光性構造を有する複数種の単量体からなる共重合体であってもよい。このような光配向性ポリマーとしては、特許第4450261号、特許第4011652号、特開2010-49230号公報、特許第4404090号、特開2007-156439号公報、特開2007-232934号公報等に記載される光配向性ポリマーが挙げられる。

10

【0047】

上記配向性ポリマー及び光配向性ポリマーは、溶剤に溶解して、塗布することができる。溶剤は、特に制限はないが、具体的には、水、メタノール、エタノール、エチレングリコール、イソプロピルアルコール、プロピレングリコール、エチレングリコールメチルエーテル、エチレングリコールブチルエーテル又はプロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル、エチレングリコールメチルエーテルアセテート、 γ -ブチロラクトン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート又は乳酸エチル等のエステル溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-ヘプタノン又はメチルイソブチルケトン等のケトン溶剤；ペンタン、ヘキサン又はヘプタン等の脂肪族炭化水素溶剤；トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素溶剤、アセトニトリル等のニトリル溶剤；テトラヒドロフラン又はジメトキシエタン等のエーテル溶剤；クロロホルム又はクロロベンゼン等の塩素系溶剤；等が挙げられる。これら有機溶剤は、単独で用いてもよいし、複数を組み合わせて用いてもよい。

20

【0048】

配向膜56を形成するには、まず、工程(1)で形成された偏光層55上に、上記配向性ポリマー又は光配向性ポリマーの溶液を塗布する。塗布方法としては、例えば、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティング法、CAP(キャップ)コーティング法、ダイコーティング法、インクジェット法、ディップコーティング法、スリットコーティング法、スピンコーティング法及びバーコーターによる塗布等が挙げられる。中でも、表示素子の損傷を抑制できる点で、CAPコーティング法、インクジェット法、ディップコーティング法、スリットコーティング法及びバーコーターによる塗布が好ましい。

30

【0049】

配向性ポリマー又は光配向性ポリマーの溶液を塗布後、乾燥して、溶剤などの低沸点成分を塗布された膜から除去する。

【0050】

乾燥方法としては、例えば自然乾燥、通風乾燥、減圧乾燥等の方法が挙げられる。具体的な乾燥温度としては、10~250であることが好ましく、25~200であることがさらに好ましい。また乾燥時間としては、5秒間~60分間であることが好ましく、10秒間~30分間であることがより好ましい。乾燥温度及び乾燥時間が上記範囲内であれば、表示素子基板54や偏光層55に対する損傷を抑制することができる。

40

【0051】

次いで、配向膜56に液晶組成物を積層して配向させたとき、互いに配向規制力の方向が異なる複数のパターン領域13, 12に分かれるように、上記乾燥された配向性ポリマー膜又は光配向性ポリマー膜に配向規制力を付与する。配向規制力を付与する方法としては、乾燥後の配向性ポリマー膜にラビング法及び光配向法を適用するのが好ましい。

【0052】

ラビング法により配向規制力を付与するには、例えばラビング布が巻きつけられ、回転しているラビングロールを、ステージに載せられ、搬送されている乾燥後の配向性ポリマー膜に接触させる。

50

【0053】

ラビング法によってパターン化配向膜56を形成するには、まず、乾燥後の配向性ポリマー膜の表面（光出射側）に、マスクを介さず、第1のラビング処理を施す。この第1のラビング処理によって、上記表面全域の配向規制力の方向を第1のラビング処理方向に対応させる。次いで、上記第1のラビング処理後の配向性ポリマー膜上に、例えば図1に示したマスク1（図2中の第2のパターン領域12に対応した空隙部2を有する）を積層し、上記第1のラビング処理方向とは異なる第2のラビング処理方向（この例では第1のラビング処理方向に対して垂直な方向）に沿って第2のラビング処理を施す。この第2のラビング処理によって、第2のパターン領域12の配向規制力の方向を変化させて上記第2のラビング処理方向に対応させる。この第2のラビング処理が行われても、上記配向性ポリマー膜の表面のうちマスク1の実部3に覆われた領域は、ラビングを受けないので配向規制力が維持される。したがって、上記マスク1の実部3に覆われた領域の配向規制力の方向は、第1のラビング処理方向のままに維持される。これにより、互いに配向規制力の方向が異なる複数のパターン領域13, 12を有する配向膜56が得られる。

10

【0054】

なお、上記乾燥後の配向性ポリマー膜上に、図2中の第1のパターン領域13に対応した空隙部を有する第1のマスク（残りの領域は実部になっている）を積層して第1のラビング処理を行い、次いで、図2中の第2のパターン領域12に対応した空隙部2を有する第2のマスク（残りの領域は実部になっている）を積層して、第2のラビング処理を行うことによって、パターン化配向膜56を形成することができる。さらに、3種類以上のマスクを介してラビング処理を繰り返し行うことにより、互いに配向規制力の方向が異なる3つ以上のパターン領域を有するパターン化配向膜を作成することもできる。

20

【0055】

上記マスク1は、図1に示すように、ストライプ状の実部3とストライプ状の空隙部2とを、互いに同じ幅で、交互に並べて配置したパターンを有している。実部3と空隙部2の幅は、表示素子基板54の複数の画素A1, A2, ...; B1, B2, ...の行方向又は列方向の配列のピッチと等しく、例えば280μmに設定されている。マスクの材料としては、SUS（ステンレス鋼）板、鉄板、アルミニウム板等の金属板、PMA（ポリメタクリル酸メチル）、PET（ポリエチレンテレフタレート）、PP（ポリプロピレン）、PE（ポリエチレン）、PC（ポリカーボネート）等のプラスチック板等が挙げられ、ラビング処理により、破砕しない材料であればよい。また、マスクの膜厚は、20μm～5mmが好ましく、30μm～1mmがより好ましい。

30

【0056】

光配向法により配向規制力を付与するには、乾燥後の光配向性ポリマー膜上に、偏光照射（例えば、直線偏光紫外線）を行う。偏光照射は、例えば、特開2006-323060号公報に記載される装置を用いて行うことができる。例えば、乾燥後の光配向性ポリマー膜上で、例えば複数のカラーフィルタA1, A2, ...の配列に対応した領域とカラーフィルタB1, B2, ...の配列に対応した領域とを区別して、それらの領域毎にフォトマスクを介しての偏光照射（例えば、直線偏光紫外線）を繰り返し行うことにより、パターン化配向膜56を形成することができる。上記フォトマスクとしては、例えば、石英ガラス、ソーダライムガラスまたはポリエステルなどのフィルム上に、遮光パターン（図1に示したマスク1の実部3に相当）を設けたものが挙げられる。遮光パターンで覆われている部分は露光される光が遮断され、覆われていない空隙部は露光される光が透過される。熱膨張の影響が小さいため、フォトマスクに用いられる基材としては石英ガラスが好ましい。

40

【0057】

光配向法によってパターン化配向膜56を形成するには、まず、乾燥後の光配向性ポリマー膜に、図2中の第1のパターン領域13に対応した空隙部を有する第1のマスク（残りの領域は遮光パターンになっている）を介して、第1の偏光方向を有する第1の偏光を照射する（第1の偏光照射）。この第1の偏光照射によって、上記第1のパターン領域1

50

3の配向規制力の方向を上記第1の偏光方向に対応させる。次いで、図2中の第2のパターン領域12に対応した空隙部を有する第1のマスク(残りの領域は遮光パターンになっている)を介して、上記第1の偏光方向とは異なる第2の偏光方向(この例では第1の偏光方向に対して垂直な方向)を有する第2の偏光を照射する(第2の偏光照射)。この第2の偏光照射によって、上記第2のパターン領域12の配向規制力の方向を上記第2の偏光方向に対応させる。これにより、互いに配向規制力の方向が異なる複数のパターン領域13, 12を有する配向膜56が得られる。さらに、3種類以上のマスクを介して偏光照射を繰り返し行うことにより、互いに配向規制力の方向が異なる3つ以上のパターン領域を有するパターン化配向膜を作成することもできる。光配向性ポリマーの反応性の点で、各偏光照射とも、照射する光は紫外線であることが好ましい。

10

【0058】

パターン化配向膜56の膜厚は、例えば10nm~10000nmであり、好ましくは10nm~1000nmである。このような範囲とすれば、後工程で液晶組成物に含まれる液晶性成分を所望の角度に配向させることができる。

【0059】

本発明の製造方法は、工程(3)として、上記工程(2)で形成された配向膜56上に、重合性液晶化合物を含む液晶組成物を塗布して塗布膜を形成し、この塗布膜を上記液晶組成物の液晶性成分が液晶相を示す温度に保持して、上記配向膜56の上記複数のパターン領域13, 12に対応する領域毎に、上記液晶性成分を互いに異なる配向方向に配列させる工程を含む。

20

【0060】

上記液晶組成物は、重合性液晶化合物のほか、重合開始剤及び溶媒等を含むことが好ましい。そのような場合、この工程(3)においては、上記液晶組成物を塗布して得られた塗布膜から溶剤が除去された膜が形成され、次いで、その溶剤が除去された膜に含まれる液晶性成分が配向される。

【0061】

上記液晶組成物に含まれる重合性液晶化合物としては、液晶便覧(液晶便覧編集委員会編、丸善(株)平成12年10月30日発行)の3章 分子構造と液晶性の、3.2 ノンキラル棒状液晶分子、3.3 キラル棒状液晶分子に記載された化合物の中で重合性基を有する化合物、特開2010-31223号で開示されている重合性液晶化合物等が挙げられる。これらの重合性液晶化合物は、単独で用いてもよいし、複数を組み合わせて用いてもよい。

30

【0062】

本発明の製造方法に用いられる液晶組成物は、上述のように、溶剤を含むことが好ましい。

【0063】

溶剤としては、液晶組成物に含まれる成分を溶解し、重合性液晶化合物の重合反応に不活性な溶剤であればよく、具体的には、メタノール、エタノール、エチレングリコール、イソプロピルアルコール、プロピレングリコール、エチレングリコールメチルエーテル、エチレングリコールブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル又はフェノール等のアルコール溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル、エチレングリコールメチルエーテルアセテート、γ-ブチロラクトン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート又は乳酸エチル等のエステル溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-ヘプタノン又はメチルイソブチルケトン等のケトン溶剤；ペンタン、ヘキサン又はヘプタン等の脂肪族炭化水素溶剤；トルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素溶剤、アセトニトリル等のニトリル溶剤；テトラヒドロフラン又はジメトキシエタン等のエーテル溶剤；クロロホルム又はクロロベンゼン等の塩素系溶剤；等が挙げられる。これらの溶剤は、単独で用いてもよいし、複数を組み合わせて用いてもよい。

40

【0064】

溶剤の使用量は、液晶組成物に対して、50~95質量%が好ましい。逆にいえば、液

50

晶組成物における固形分は、5～50質量%が好ましい。固形分の濃度が5質量%以上であると、得られる位相差層57の膜厚が薄くなりすぎず、偏光変換に必要な複屈折率が与えられる傾向がある。また50質量%以下であると、液晶組成物の粘度が低いことから、位相差層57の膜厚にムラが生じにくくなる傾向がある。ここで、固形分とは、組成物全量に対する、組成物から溶剤を除いた成分の含有量である。

【0065】

液晶組成物の粘度は、塗布しやすいように、好ましくは10mPa・s以下、より好ましくは0.1～7mPa・sに調整する。

【0066】

本発明の製造方法に用いられる液晶組成物は、上述のように、重合開始剤を含むことが好ましい。

【0067】

重合開始剤としては、熱重合開始剤、光重合開始剤等が挙げられ、低温で重合性液晶化合物を重合できる傾向があるため、光重合開始剤であることが好ましい。

【0068】

光重合開始剤としては、例えばベンゾイン化合物、ベンゾフェノン化合物、アルキルフェノン化合物、アシルホスフィンオキサイド化合物、トリアジン化合物、ヨードニウム塩又はスルホニウム塩等が挙げられる。

【0069】

光重合開始剤としては、イルガキュア(Irgacure)907、イルガキュア184、イルガキュア651、イルガキュア819、イルガキュア250、イルガキュア369(以上、全てチバ・ジャパン(株)製)、セイクオールBZ、セイクオールZ、セイクオールBEE(以上、全て精工化学(株)製)、カヤキュアー(kayacure)BP100(日本化薬(株)製)、カヤキュアーUVI-6992(ダウ社製)、アデカオプトマーSP-152、アデカオプトマーSP-170(以上、全て(株)ADEKA製)、TAZ-A、TAZ-PP(以上、日本シイベルヘグナー社製)又はTAZ-104(三和ケミカル社製)等、市販の光重合開始剤も用いることもできる。

【0070】

本発明の製造方法に用いられる液晶組成物は、必要に応じて、カイラル剤、重合禁止剤、光増感剤及びレベリング剤等の添加剤を含有していてもよい。

【0071】

カイラル剤としては、『液晶デバイスハンドブック』(第3章4-3項、TN、STN用カイラル剤、199頁、日本学術振興会第142委員会編、1989)、特開2007-269640号公報、特開2007-269639号公報、特開2007-176870号公報、特開2003-137887号公報、特表2000-515496号公報、特開2007-169178号公報、特表平9-506088号公報等に記載されている化合物が挙げられる。

【0072】

重合禁止剤としては、例えばハイドロキノン又はアルキルエーテル等の置換基を有するハイドロキノン類、ブチルカテコール等のアルキルエーテル等の置換基を有するカテコール類、ピロガロール類、2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル等のラジカル補足剤、チオフェノール類、β-ナフチルアミン類或いはβ-ナフトール類等を挙げることができる。

【0073】

光増感剤としては、例えばキサントン及びチオキサントン等のキサントン類、アントラセン及びアルキルエーテル等の置換基を有するアントラセン類、フェノチアジン或いはルブレンを挙げることができる。

【0074】

レベリング剤としては、例えば放射線硬化塗料用添加剤(ビッケミー・ジャパン製:BYK-352, BYK-353, BYK-361N)、塗料添加剤(東レ・ダウコーニン

10

20

30

40

50

グ(株)製:SH28PA、DC11PA、ST80PA)、塗料添加剤(信越化学工業(株)製:KP321、KP323、X22-161A、KF6001)又はフッ素系添加剤(DIC(株)製:F-445、F-470、F-479)等を挙げることができる。

【0075】

上記工程(3)において、液晶組成物を塗布する方法としては、上記配向膜56を塗布する方法と同じ方法が挙げられる。中でも、表示素子の損傷を抑制できる点で、CAPコーティング法、インクジェット法、ディップコーティング法、スリットコーティング法及びパーコーターによる塗布が好ましい。

【0076】

液晶組成物を塗布後、上述のように液晶組成物に含まれる溶剤を除去することが好ましい。

【0077】

液晶組成物を塗布して得られた塗布膜(好ましくは、上記塗布膜から溶剤が除去された膜)を、上記液晶組成物の液晶性成分が液晶相を示す温度に保持する。上記塗布膜が液晶相を示す温度に保持することで、上記塗布膜に含まれる液晶性成分を配向させ、複屈折性を付与することができる。配向させる温度としては、0~250 が好ましく、10~150 がより好ましい。

【0078】

このようにして、パターン化配向膜56の複数のパターン領域13,12に対応する領域毎に、パターン領域13,12のそれぞれの配向規制力の方向に応じて、上記液晶性成分を互いに異なる配向方向に配列させる。

【0079】

各位相差領域71A,71B内では、上記液晶性成分がモノドメイン配向していることが好ましい。

【0080】

本発明の製造方法は、工程(4)として、上記工程(3)で形成された上記液晶性成分をなす重合性液晶化合物を、上記配向方向を保持しながら重合させることにより、上記複数の位相差領域71A,71Bを有する位相差層57を形成する工程を含む。

【0081】

上記液晶組成物に含まれた重合性液晶化合物が光重合性基を有する重合性液晶化合物である場合は、光重合法で重合させることが好ましい。また、上記液晶組成物に含まれた重合性液晶化合物が熱重合性基を有する重合性液晶化合物である場合は、熱重合法で重合させることが好ましい。ここで、光重合性基とは、光照射により化合物を重合させうる基、あるいは、光照射で重合開始剤から発生した活性ラジカル又は活性酸により化合物を重合させうる基のことをいう。熱重合性基とは、熱の作用により化合物を重合させうる基、あるいは、熱の作用で重合開始剤から発生した活性ラジカル又は活性酸により化合物を重合させうる基のことをいう。重合を、膜に含まれる成分が配向した状態、すなわち膜に含まれる成分が液晶相を示した状態で行うことにより、液晶相(つまり配向方向)を保持した硬化膜として、位相差層57を得ることができる。

【0082】

本発明の製造方法においては、光重合法により重合性液晶化合物を重合させることが好ましい。光重合法によれば高温に加熱せずに重合させることができるので、偏光層(偏光板)55の熱による変形を防ぐことができる。また工業的にも製造が容易となる。また成膜性の観点からも光重合法が好ましい。光重合法で用いられる光源としては、可視光、紫外光又はレーザー光が挙げられる。取り扱いの観点から、紫外光が好ましい。光照射は、膜に含まれる成分が液晶相を示す温度で行ってもよい。この際、マスキング等によってさらに多くの領域にパターン化された位相差層57を得ることもできる。

【0083】

上記工程(4)で形成された位相差層57が $\lambda/4$ 板(4分の1波長板)である場合、

10

20

30

40

50

互いに遅相軸の方向が異なる複数の位相差領域 71A, 71B のいずれにおいても、位相差値（リタレーション値） $Re(550nm)$ が $113 \sim 163 nm$ 、好ましくは $135 \sim 140 nm$ 、特に好ましくは約 $137.5 nm$ になるように、位相差層 57 の膜厚を調整する。また、上記工程（4）で形成された位相差層 57 が $\lambda/2$ （2 分の 1 波長板）板である場合、互いに遅相軸の方向が異なる複数の位相差領域 71A, 71B のいずれにおいても、位相差値 $Re(550nm)$ が $250 \sim 300 nm$ 、好ましくは $273 \sim 277 nm$ 、特に好ましくは約 $275 nm$ となるように位相差層 57 の膜厚を調整する。

【0084】

位相差層 57 における位相差値 $Re(\lambda)$ は、液晶組成物の塗布量や、液晶組成物中の重合性液晶化合物の含有量を適宜変更することにより、調整することができる。また、得られる位相差層 57 の位相差値 $Re(\lambda)$ は、次の式（X）のように決定されることから、所望の位相差値 $Re(\lambda)$ を得るためには、位相差層 57 の膜厚 d を調整すればよい。

$$Re(\lambda) = d \times \Delta n(\lambda) \quad \dots (X)$$

（式中、 $Re(\lambda)$ は、波長 λ （nm）における位相差値を表し、 d は膜厚を表し、 $\Delta n(\lambda)$ は波長 λ （nm）における複屈折率を表す。）

【0085】

ただし、調整される位相差層 57 の膜厚は、 $0.1 \sim 10 \mu m$ が好ましく、 $0.5 \sim 3 \mu m$ がより好ましい。

【0086】

上記工程（1）乃至（4）の結果、表示素子基板 54 の光出射側に、偏光層 55 及び位相差層 57 がこの順に設けられる。

【0087】

図 3 に示す液晶表示装置 51A は、表示素子基板 54 の光出射側に、上述の製造方法によって偏光層 55、配向膜 56 及び位相差層 57 を設ける一方、表示素子基板 54 の光出射側とは反対の側に、公知の手法によって偏光板 53 及びバックライト 52 を設けて作製される。

【0088】

本発明の製造方法は、上記工程（4）で形成された位相差層 57 の光出射側に、さらに、外光の反射を防ぐ反射防止層を形成する工程を含むことが好ましい。図 4 は、そのような反射防止層 58 を備えた液晶表示装置（全体を符号 51B で示す。）の概略断面構成を示している。図 4 において、図 3 中の構成要素と同一の構成要素には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。

【0089】

反射防止層 58 を構成する材料としては特に限定されず、例えば、金属、金属酸化物、金属フッ化物、微粒子及び高分子材料等からなる群から選ばれる少なくとも一種で構成される層、並びに、公知の反射防止（AR）フィルム、低反射（LR）フィルム、モスアイ型反射防止フィルム及びこれらが有する反射防止層等が挙げられる。

【0090】

金属としては、例えば、銀等が挙げられ、金属酸化物としては、例えば、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化タンタル、酸化イットリウム、酸化ジルコニウム等が挙げられ、金属フッ化物としては、例えば、弗化カルシウム、弗化マグネシウム等が挙げられる。

【0091】

微粒子としては、硫酸バリウム、タルク、カオリン、硫酸カルシウム、シリカゲル、金属微粒子含有シリカゲル等の無機微粒子；ポリメタアクリル酸メチルアクリレート樹脂微粒子、アクリルスチレン樹脂微粒子、ポリメチルメタクリレート樹脂微粒子、シリコン樹脂微粒子、ポリスチレン樹脂微粒子、ポリカーボネート樹脂微粒子、ベンゾグアナミン樹脂微粒子、メラミン樹脂微粒子、ポリオレフィン樹脂微粒子、ポリエステル樹脂微粒子、ポリアミド樹脂微粒子、ポリイミド樹脂微粒子、またはポリ弗化エチレン樹脂微粒子等の有機微粒子；特開 2010-84018 号公報に記載される中空有機-無機ハイブリッド

10

20

30

40

50

微粒子等が挙げられる。

【0092】

高分子材料としては、シロキサンポリマー、ビス(4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィド、ビニルナフタレン、ビニルフェニルスルフィド及び4-メタクリロキシフェニル-4'-メトキシフェニルチオエーテル、含フッ素(メタ)アクリレート、含フッ素イタコン酸エステル、含フッ素マレイン酸エステル、含フッ素珪素化合物等の重合体、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニルブチラールやポリビニルホルマール等のポリビニルアセタール樹脂、セルロースアセテートブチレート等のセルロース樹脂、ブチルアクリレート等の(メタ)アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられる。高分子材料により薄膜を形成して反射防止層とする。

10

【0093】

この反射防止層58は、単層であってもよいし、2層、3層、4層又はそれ以上の層からなる多層であってもよい。反射防止層58の厚みや、それが多層である場合の各層の厚みは、その層数、各層に用いる物質の屈折率等により、適宜選択される。反射防止層58は、上記材料を含む溶液を位相差層57上に塗布する方法、又は、上記材料から形成された層を有するフィルムを位相差層57上に貼合する方法により、形成することができる。反射防止層58を形成する方法としては、例えば特開2003-114302号公報、特開平7-56002号公報、特許第4190337号、特許第4259957号、特許第4032771号、特開2010-122599号公報記載の方法が挙げられる。表示装置51Bが上記反射防止層58を有することで、外光に由来する反射光の発生を軽減でき、また、表示素子基板54からの本来の表示用の出射光と反射光との干渉も抑制することが可能となる。この結果、表示特性を改善できる。さらに、反射防止層58によって、位相差層57を保護することができる。

20

【0094】

さらに、反射防止層58の光出射側に、必要に応じて、公知の防汚層、帯電防止層、ハードコート層を形成してもよい。

【0095】

図4に示す液晶表示装置51Bは、表示素子基板54の光出射側に、上述の製造方法によって偏光層55、配向膜56、位相差層57及び反射防止層58を設ける一方、表示素子基板54の光出射側とは反対の側に、公知の手法によって偏光板53及びバックライト52を設けて作製される。

30

【0096】

図3、図4の液晶表示装置51A、51Bは次のように動作する。

【0097】

上記液晶表示装置51A、51Bでは、バックライト52が自然光を発生する。偏光板53は、バックライト52が発生した自然光のうち一方向の直線偏光を選択的に表示素子基板54側へ透過させる。図5によって既に説明したように、偏光板53を透過して表示素子基板54に入射した直線偏光は、画素A1、A2、...；B1、B2、...毎に、液晶層(図示せず)の光出射側Fへ透過しまたは遮断されるようになっている。偏光層55は、表示素子基板54を透過した光の、透過軸70aの方向に沿った成分を光出射側Fへ透過させる。ここで、光出射側Fから見たとき、偏光層55の透過軸70aの方向(これを0度とする。)に対して、位相差領域71Aの遅相軸71aは45度に交差し、位相差領域71Bの遅相軸71bは135度に交差している。このような配置により、位相差領域71A、71Bは、偏光層55からの直線偏光を、互いに反対回りの円偏光に変換して、それぞれ光出射側Fへ出射する。この例では、偏光層55を通過した後、位相差領域71Aを通過した光は、左円偏光となって出射される一方で、偏光層55を通過した後、位相差領域71Bを通過した光は、右円偏光となって出射される。

40

【0098】

より詳しくは、左目用画像を表示する画素(例えばA1、A2、...)、上記偏光層55及び上記位相差層57の位相差領域71Aをこの順で通過した光は、左円偏光となる。一

50

方、右目用画像を表示する画素（例えば B 1 , B 2 , ... ）、上記偏光層 5 5 及び上記位相差層 5 7 の位相差領域 7 1 B をこの順で通過した光は、右円偏光となる。

【 0 0 9 9 】

観察者が、右円偏光を直線偏光に変換する円偏光板、及び左円偏光を直線偏光に変換する円偏光板を、それぞれのレンズに有する眼鏡（図示せず）を使用することで、上記表示装置から出射された画像を立体的な画像として観察することができる。

【 0 1 0 0 】

このように、上記液晶表示装置 5 1 A , 5 1 B によれば、立体画像を表示可能な表示装置を提供することができる。

【 0 1 0 1 】

また、この例では、主面 5 0 に沿った方向に関して、位相差層 5 7 の位相差領域 7 1 A , 7 1 B の形状及び大きさが、それぞれ表示素子基板 5 4 の複数の画素 A 1 , A 2 , ... ; B 1 , B 2 , ... の配列の形状及び大きさと一致して、ストライプ状に形成されている。これにより、立体画像を表示可能な表示装置を好ましく構成することができる。

【 0 1 0 2 】

上記表示素子基板として既に説明したように液晶表示素子が形成されたものを用いる場合は、その表示素子基板は、2 枚の基板の間に表示媒体である低分子液晶組成物を充填して形成される。上記 2 枚の基板のうち一方の基板には、ブラックマトリクス、カラーフィルタ、対向電極、フォトスペーサ、配向膜等が設けられ、もう一方の基板には、液晶駆動電極、配線パターン、薄膜トランジスタ、配向膜等が設けられる。

【 0 1 0 3 】

液晶表示装置としては、透過型、反射型、半透過型が挙げられる。液晶セルの動作モードに特に制限はなく、ねじれネマチック（Twisted Nematic）、垂直配（Vertical Alignment）、OCB（Optically Compensated）、IPS（In-Plane Switching）等のいずれでもよい。

【 0 1 0 4 】

本発明の製造方法により製造される表示装置としては、既述の液晶表示装置の他に、有機エレクトロルミネッセンス（EL）表示装置、プラズマディスプレイ、電界放出表示装置（フィールドエミッションディスプレイ）、表面伝導型電子放出素子を有する表示装置（SED）、電子ペーパー等が挙げられる。本発明の製造方法をこれらの他の表示装置に適用する場合、工程（1）で用いる表示素子基板として、これらの他の表示装置を構成する表示素子が形成されたもの（複数の画素が配列されたもの）を用いる。

【 0 1 0 5 】

図 6 は、本発明の製造方法により作製される表示装置の一例として、液晶表示装置以外の表示装置（全体を符号 6 1 A で示す。）の概略断面構成を示している。液晶表示装置以外の表示装置 6 1 A としては、有機 EL 表示装置、プラズマディスプレイ、電界放出表示装置、表面伝導型電子放出素子を有する表示装置、電子ペーパー等が挙げられる。これらの表示装置を構成する表示素子が形成された（複数の画素が配列された）表示素子基板 6 2 の光出射側に、上記工程（1）～（4）により偏光層 6 3、配向膜 6 4 及び位相差層 6 5 をこの順に形成する。これにより、立体表示が可能な表示装置 6 1 A を製造することができる。

【 0 1 0 6 】

上記表示素子基板として有機 EL 表示素子が形成されたものを用いる場合は、まず透明電極を備えたガラス基板に、陽極、発光層等の有機膜及び陰極を蒸着によって積層し、有機 EL 素子及び配線パターンを形成する。次に、例えば、SUS や Al 等によって形成された金属製キャップ（保護板）を透明電極ガラスに積層された各有機 EL 素子に被せ、接着剤によって透明電極ガラスに接着する。最後に、透明電極ガラスを有機 EL 素子毎に分割する。有機 EL 表示素子が形成された表示素子基板を製造する方法としては、例えば特許第 3 6 2 6 7 2 8 号に記載の方法が挙げられる。有機 EL 表示素子が形成された表示素子基板 6 2 の光出射側に、上記工程（1）～（4）により偏光層（偏光板）6 3、配向膜

10

20

30

40

50

6 4 及び位相差層 6 5 を形成する。有機 E L 表示素子が形成された表示素子基板に、上記工程 (1) において形成される偏光層 (偏光板) 6 3 は、外光反射を抑制することができるため、円偏光板であってもよい。

【 0 1 0 7 】

上記表示素子基板としてプラズマ表示素子が形成されたものを用いる場合は、その表示素子基板は、面放電を行う走査電極及び維持電極を配列して形成したガラス基板からなる前面板と、データ電極を配列して形成したガラス基板からなる背面板とで構成される。走査電極及び維持電極とデータ電極とは、マトリックスを組むように、かつ間隙に放電空間を形成するように平行に対向配置される。その外周部は、ガラスフリット等の封着材によって封着されている。そして、前面板と背面板との両基板間には、隔壁によって区画された放電セルが設けられ、この隔壁間のセル空間に蛍光体層が形成される。このような構成のプラズマ表示素子においては、ガス放電により紫外線を発生させ、この紫外線で赤色 (R)、緑色 (G)、及び青色 (B) の各色の蛍光体を励起して発光させることにより、カラー表示を行っており、代表的には、特許第 4 2 2 6 6 4 8 号等が挙げられる。このようなプラズマ表示素子が形成された表示素子基板 6 2 の光出射側に、上記工程 (1) ~ (4) により偏光層 (偏光板) 6 3、配向膜 6 4 及び位相差層 6 5 を形成する。

10

【 0 1 0 8 】

電界放出表示装置は、各画素領域内に電子放出源である多数の微小なカソード電極 (マイクロチップ) を形成し、所定の電気信号に応じて対応する画素領域のマイクロチップを励起させることでアノード電極側に設けられた蛍光体を発光させるものであり、例えば特開平 1 0 - 1 2 5 2 6 2 号記載の表示装置が挙げられる。表面伝導型電子放出素子を有する表示装置は、超微粒子膜により作ったナノオーダーのスリット間に電圧をかけトンネル効果により電子を放出させることで蛍光体を発光させる。上記表示素子基板として電界放出表示装置を構成するものを用いる場合は、このような表示装置を構成する表示素子基板 6 2 の光出射側に、上記工程 (1) ~ (4) により偏光層 (偏光板) 6 3、配向膜 6 4 及び位相差層 6 5 を形成する。

20

【 0 1 0 9 】

電子ペーパーとしては、コレステリック液晶等の液晶を用いる方法、有機 E L、反射フィルム反射型表示、電気泳動、ツイストボール、エレクトロクロミック方式、メカニカル反射型表示が挙げられる。上記表示素子基板としていずれの方式の電子ペーパーを用いる場合も、上記電子ペーパーを構成する表示素子基板 6 2 の光出射側に、上記工程 (1) ~ (4) により偏光層 (偏光板) 6 3、配向膜 6 4 及び位相差層 6 5 を形成する。

30

【 0 1 1 0 】

既述の図 4 に示した液晶表示装置 5 1 B の例と同様に、図 7 に示すように、液晶表示装置以外の表示装置 (全体を符号 6 1 B で示す。) においても、上記工程 (4) で形成された位相差層 6 5 の光出射側に、さらに、外光の反射を防ぐ反射防止層 6 6 を形成する工程を含むことが好ましい。これにより、外光に由来する反射光の発生を軽減でき、この結果、表示素子基板 6 2 からの本来の表示用の出射光と反射光との干渉も抑制することが可能となる。さらに位相差層 6 5 を保護することができる。

【 0 1 1 1 】

以下、実施例によって本発明をより詳細に説明する。例中の「 % 」及び「 部 」は、特記しない限り、質量 % 及び質量部である。

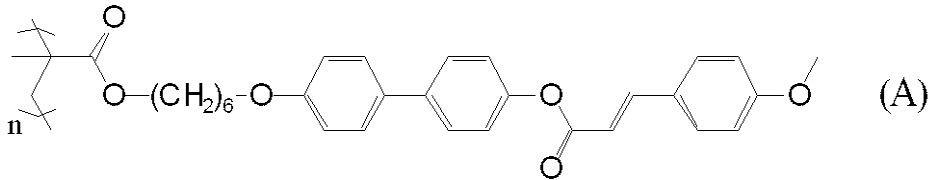
40

【 0 1 1 2 】

(実施例 1)

〔 光配向性ポリマーの製造 〕

式 (A) で示される光配向性ポリマーを、Macromol. Chem. Phys. 197,1919-1935 (1996) に記載される方法で製造し、数平均分子量 2 3 0 0 0 の重合体を得た。



【 0 1 1 3 】

〔 液晶組成物の調整 〕

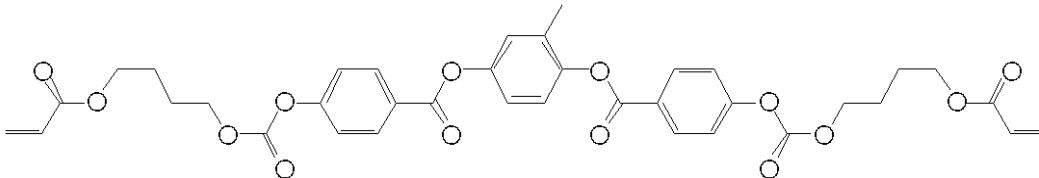
表 1 に記載される成分を混合して、液晶組成物（符号 E で表す。）を調整した。

【 表 1 】

	重合性液晶化合物 (部)	重合開始剤 (部)	レベリング剤 (部)	溶剤 (部)
液晶組成物(E)	LC242 (29)	イルガキュア369 (0.87)	BYK361N (0.03)	PGMEA (70)

10

重合性液晶化合物：LC242（BASF社製、下記式で表される化合物）



20

重合性開始剤：イルガキュア369（BASFジャパン社製）

レベリング剤：BYK361N（ビッケミージャパン製）

溶剤：PGMEA（プロピレングリコール 1 - モノメチルエーテル 2 - アセタート、東京化成工業（株）製）

【 0 1 1 4 】

〔 位相差層の作製 〕

ガラス基板上に、SUS製の $280\mu\text{m}$ の線幅のパターンが刻まれた図1に示すマスク1を置き、スプレーでインクを塗布して乾燥し、マスク1のパターンが転写されたパターン付きガラス基板を作製した。得られたパターン付き基板のインクを塗布した面の反対の面に、偏光板（ヨウ素系偏光板；TRW842AP7；住友化学（株）製）を粘着剤を用いて貼合して偏光層55，63を形成した。上記偏光層55，63上に式（A）で示される光配向性ポリマーの1質量%シクロペンタノン溶液を塗布し、乾燥して、厚さ 200nm の膜を形成した。次いで、得られた膜上に図1に示すマスク1を置き、ガラス基板面に対して垂直方向から、偏光UV照射治具付きスポットキュア（SP-7、ウシオ電機（株）製）を用いて $20\text{mW}/\text{cm}^2$ の強度で5分間、偏光層55，63の透過軸70aに対して45度の方向の直線偏光を照射した。次に、図1に示すマスク1を線幅の分だけ幅方向にずらし、第1の偏光UV未照射部とマスク1の空隙部2とが重なるように置き、第2の偏光UVを照射した。第2の偏光UVは、 $20\text{mW}/\text{cm}^2$ の強度で5分間、偏光層55，63の透過軸70aに対して135度の方向の直線偏光を照射することによりパターン化配向膜56，64を形成した。マスク1を外したあと、上記パターン化配向膜56，64上に、液晶組成物Eをパーコーターを用いて塗布し、 100°C に加熱し、液晶相に配向させた膜を得た。その後、室温まで冷却した状態で紫外線をユニキュア（VB-15201BY-A、ウシオ電機（株）製）を用いて波長 365nm において $40\text{mW}/\text{cm}^2$ の強度で1分間照射することにより、位相差層57，65を作製した。次いで、反射防止フィルム（大日本印刷（株）製）を位相差層57，65の上に貼合することで、パターン付きガラス基板、偏光層55，63、パターン化配向膜56，64、位相差層57，65及び反射防止層58，66が積層された積層体を得た。

30

40

【 0 1 1 5 】

50

(実施例 2)

〔位相差層の作製〕

実施例 1 と同様にして、パターン付きガラス基板を得、その上に偏光層 55, 63 を形成した。上記偏光層 55, 63 上にポリビニルアルコール（ポリビニルアルコール 100 完全ケン化型、和光純薬工業（株）製）の 2 質量 % 水溶液を塗布し、乾燥後、厚さ 89 nm の膜を形成した。続いて、得られた膜の表面に第 1 のラビング処理を施した。第 1 のラビング処理は、半自動ラビング装置（商品名：LQ-008 型、常陽工学株式会社製）を用いて、布（商品名：YA-20-RW、吉川化工（株）製）によって、押し込み量 0.15 mm、回転数 500 rpm、16.7 mm/s の条件で、マスクを介さず、偏光層 55, 63 の透過軸 70a に対して 45 度の方向に行った。第 1 のラビング処理を施した面に SUS 製の 280 μ m の線幅のパターンを有する図 1 に示すマスク 1 を置き、偏光層 55, 63 の透過軸 70a の方向に対して 135 度の方向に、第 2 のラビング処理を施すことによりパターン化配向膜 56, 64 を形成した。第 2 のラビング処理は、半自動ラビング装置（商品名：LQ-008 型、常陽工学（株）製）を用いて、布（商品名：YA-20-RW、吉川化工（株）製）によって、押し込み量 0.10 mm、回転数 500 rpm、16.7 mm/s の条件で行った。マスク 1 を外したあと、上記パターン化配向膜 56, 64 上に、液晶組成物 E をバーコーターを用いて塗布し、100 に加熱し、液晶相に配向させた膜を得た。その後、室温まで冷却した状態で紫外線をユニキュア（VB-15201BY-A、ウシオ電機（株）製）を用いて波長 365 nm において 40 mW/cm² の強度で 1 分間照射した。これにより、位相差層 57, 65 を作製した。次いで、反射防止フィルム（大日本印刷（株）製）を位相差層 57, 65 の上に貼合することで、パターン付きガラス基板、偏光層 55, 63、パターン化配向膜 56, 64、位相差層 57, 65 及び反射防止層 58, 66 が積層された積層体を得た。

10

20

【0116】

(実施例 3)

第 2 のラビング処理の条件を、押し込み量 0.10 mm、回転数 500 rpm、8.35 mm/s に変更したこと以外は、実施例 1 と同様にして、パターン付きガラス基板、偏光層 55, 63、パターン化配向膜 56, 64、位相差層 57, 65 及び反射防止層 58, 66 が積層された積層体を得た。

30

【0117】

< 光学特性の測定 >

上記で得られた積層体について、位相差層 57, 65 の位相差値 (nm) と配向角とを測定機 (KOBRA-WPR、王子計測機器社製) で測定した。位相差層 57, 65 中の液晶性成分の配向角と波長 549 nm における位相差値 (リタレーション値) Re (nm) の測定結果を表 2 に示す。例えば図 5 中に示した位相差層 57, 65 の位相差領域 71A と位相差領域 71B とにおいて配向角が異なる場合、互いに異なる遅相軸の方向を有する領域であることを意味する。また、表 2 中の配向角は、偏光層 55, 63 の透過軸 70a の方向を 0 度としているため、配向角が略 45 度又は略 135 度を示す。位相差値 Re が $\lambda/4$ (即ち 135 nm) に近いほど、偏光層 55, 63 と位相差層 57, 65 とを通過する自然光が、より円偏光に近い光に変換される。配向角が 45 度であれば、出射側から位相差層 57, 65 をみて左向きに回転する円偏光 (左円偏光) を示し、135 度であれば右向きに回転する円偏光 (右円偏光) を示す。

40

【表 2】

		配向角	Re(549)(nm)
実施例1	領域71A	44.63	133.9
	領域71B	134.11	131.5
実施例2	領域71A	44.08	144.2
	領域71B	136.03	146.5
実施例3	領域71A	47.54	143.9
	領域71B	137.79	146.2

10

【0118】

<位置ずれの測定>

形成された位相差層57、65のパターンとガラス基板にインクで形成されたパターンとのずれを、偏光顕微鏡（B×51、オリンパス株式会社製）を用いて計測した。基板にマスク1を載せた状態でのパターン領域の境界線と、液晶化合物の配向角が変わる境界線との位置ずれを計測した結果を表3に示す。

【表 3】

	位置ずれ (μm)
実施例1	1.15
実施例2	1.36
実施例3	2.27

20

【0119】

(実施例4)

〔液晶表示装置の作製〕

液晶表示素子が形成された表示素子基板54（図4参照）の光出射側に、粘着剤を用いて偏光板を貼合して偏光層55を形成する。続いて、上記液晶表示素子の画素と同じ幅のストライプパターンが形成されているマスク1を用い、かつ上記画素の配列と配向膜56に形成されるパターンとが一致するようにマスク1を設置する以外は、実施例1と同様の方法でパターン化配向膜56を形成する。マスク1を外したあと、上記パターン化配向膜56上に、液晶組成物Eをスリットコーターを用いて位相差値が135nmとなるような膜厚に塗布し、100℃に加熱することで、液晶相に配向させた膜を得る。その後、室温まで冷却した状態で実施例1と同様の条件で紫外線を照射し、位相差層57を形成する。次いで、反射防止フィルム（大日本印刷（株）製）を位相差層57の上に貼合することで、液晶表示素子基板54、偏光層55、パターン化配向膜56、位相差層57及び反射防止層58が積層された液晶表示装置51Bを得る。

30

【0120】

このようにして作製された液晶表示装置51Bでは、遅相軸の方向が異なる2つの位相差領域71A、71Bを有する位相差層57において、上記位相差領域71A、71Bから出射する光がそれぞれ左円偏光、右円偏光であることが確認できる。また、上記位相差領域71A、71Bと画素A1、A2、…；B1、B2、…との位置ずれは10μm未満である。

40

【0121】

(実施例5)

〔有機EL表示装置の作製〕

有機EL表示素子が形成された表示素子基板62（図7参照）の光出射側に、偏光板を粘着剤を用いて貼合して偏光層63を形成する。続いて、上記有機EL表示素子の画素と同じ幅のストライプパターンが形成されているマスク1を用い、かつ上記画素の配列と配向膜64に形成されるパターンとが一致するようにマスク1を設置する以外は、実施例1

50

と同様の方法でパターン化配向膜 6 4 を形成する。マスク 1 を外したあと、上記パターン化配向膜 6 4 上に、液晶組成物 E をスリットコーターを用いて位相差値が 135 nm となるような膜厚に塗布し、100 に加熱することで、液晶相に配向させた膜を得る。その後、室温まで冷却した状態で実施例 1 と同様の条件で紫外線を照射し、位相差層 6 5 を形成する。次いで、反射防止フィルム（大日本印刷（株）製）を位相差層 6 5 の上に貼合することで、有機 EL 表示素子が形成された表示素子基板 6 2、偏光層 6 3、パターン化配向膜 6 4、位相差層 6 5 及び反射防止層 6 6 が積層された有機 EL 表示装置を得る。

【0122】

このようにして作製された有機 EL 表示装置では、遅相軸の方向が異なる 2 つの位相差領域 7 1 A、7 1 B を有する位相差層 6 5 において、上記位相差領域 7 1 A、7 1 B から出射する光がそれぞれ左円偏光、右円偏光であることが確認できる。また、上記位相差領域 7 1 A、7 1 B と画素との位置ずれは 10 μ m 未満である。

【0123】

（実施例 6）

〔プラズマディスプレイの作製〕

プラズマ表示素子が形成された表示素子基板 6 2（図 7 参照）の光出射側に、偏光板を粘着剤を用いて貼合して偏光層 6 3 を形成する。実施例 1 記載の光配向性ポリマーの 1 wt % シクロペンタノン溶液を塗布する。続いて、上記プラズマ表示素子が有する画素と同じ幅のストライプパターンが形成されているマスク 1 を用い、かつ上記画素の配列と配向膜 6 4 に形成されるパターンとが一致するようにマスク 1 を設置する以外は、実施例 1 と同様の方法でパターン化配向膜 6 4 を形成する。マスク 1 を外したあと、上記パターン化配向膜 6 4 上に、液晶組成物 E をスリットコーターを用いて位相差値が 135 nm となるような膜厚に塗布し、100 に加熱することで、液晶相に配向させた膜を得る。その後、室温まで冷却した状態で実施例 1 と同様の条件で紫外線を照射し、位相差層 6 5 を形成する。次いで、反射防止フィルム（大日本印刷（株）製）を位相差層 6 5 の上に貼合することで、プラズマ表示素子が形成された表示素子基板 6 2、偏光層 6 3、パターン化配向膜 6 4、位相差層 6 5 及び反射防止層 6 6 が積層されたプラズマディスプレイを得る。

【0124】

このようにして作製されたプラズマディスプレイでは、遅相軸の方向が異なる 2 つの位相差領域 7 1 A、7 1 B を有する位相差層 6 5 において、上記位相差領域 7 1 A、7 1 B から出射する光がそれぞれ左円偏光、右円偏光であることが確認できる。また、上記位相差領域 7 1 A、7 1 B と画素との位置ずれは 10 μ m 未満である。

【0125】

（実施例 7）

〔電界放出表示装置の作製〕

電界放出表示素子が形成された表示素子基板 6 2（図 7 参照）の光出射側に、偏光板を粘着剤を用いて貼合して偏光層 6 3 を形成する。実施例 1 記載の光配向性ポリマーの 1 wt % シクロペンタノン溶液を塗布する。次に、上記電界放出素子の画素と同じ幅のストライプパターンが形成されているマスク 1 を用い、かつ上記画素の配列と配向膜 6 4 に形成されるパターンとが一致するようにマスク 1 を設置する以外は、実施例 1 と同様の方法でパターン化配向膜 6 4 を形成する。マスク 1 を外したあと、上記パターン化配向膜 6 4 上に、液晶組成物 E をスリットコーターを用いて位相差値が 135 nm となるような膜厚に塗布し、100 に加熱することで、液晶相に配向させた膜を得る。その後、室温まで冷却した状態で実施例 1 と同様の条件で紫外線を照射し、位相差層 6 5 を形成する。次いで、反射防止フィルム（大日本印刷（株）製）を位相差層 6 5 の上に貼合することで、電界放出表示素子が形成された表示素子基板 6 2、偏光層 6 3、パターン化配向膜 6 4、位相差層 6 5 及び反射防止層 6 6 が積層された電界放出表示装置を得る。

【0126】

このようにして作製された電界放出表示装置では、遅相軸の方向が異なる 2 つの位相差領域 7 1 A、7 1 B を有する位相差層 6 5 において、上記位相差領域 7 1 A、7 1 B から

出射する光がそれぞれ左円偏光、右円偏光であることが確認できる。また、上記位相差領域 7 1 A , 7 1 B と画素との位置ずれは 1 0 μ m 未満である。

【 0 1 2 7 】

(実施例 8)

[表面伝導型電子放出素子を有する表示装置の作製]

表面伝導型電子放出表示素子が形成された表示素子基板 6 2 (図 7 参照) の光出射側に、偏光板を粘着剤を用いて貼合して偏光層 6 3 を形成する。次に、上記表面伝導型電子放出表示素子の画素と同じ幅のストライプパターンが形成されているマスク 1 を用い、かつ上記画素の配列と配向膜 6 4 に形成されるパターンとが一致するようにマスク 1 を設置する以外は、実施例 1 と同様の方法でパターン化配向膜 6 4 を形成する。マスク 1 を外した
10
あと、上記パターン化配向膜 6 4 上に、液晶組成物 E をスリットコーターを用いて位相差値が 1 3 5 n m となるような膜厚に塗布し、1 0 0 に加熱することで、液晶相に配向させた膜を得る。その後、室温まで冷却した状態で実施例 1 と同様の条件で紫外線を照射し、位相差層 6 5 を形成する。次いで、反射防止フィルム (大日本印刷 (株) 製) を位相差層 6 5 の上に貼合することで、表面伝導型電子放出表示素子が形成された表示素子基板 6 2、偏光層 6 3、パターン化配向膜 6 4、位相差層 6 5 及び反射防止層 6 6 が積層された表面伝導型電子放出素子を有する表示装置を得る。

【 0 1 2 8 】

このようにして作製された表面伝導型電子放出素子を有する表示装置では、遅相軸の方向が異なる 2 つの位相差領域 7 1 A , 7 1 B を有する位相差層 6 5 において、上記位相差
20
領域 7 1 A , 7 1 B から出射する光がそれぞれ左円偏光、右円偏光であることが確認できる。また、上記位相差領域 7 1 A , 7 1 B と画素との位置ずれは 1 0 μ m 未満である。

【 0 1 2 9 】

(実施例 9)

[電子ペーパーの作製]

出射する光が非偏光である、電子ペーパー構成する表示素子基板 6 2 (図 7 参照) をガラス板上に載せ、上記表示素子基板の光出射側に粘着剤を用いて偏光板を貼合する。続いて、次に、電子ペーパー表示素子の画素と同じ幅のストライプパターンが形成されているマスク 1 を用い、かつ上記画素の配列と配向膜 6 4 に形成されるパターンとが一致する
30
ようにマスク 1 を設置する以外は、実施例 1 と同様の方法でパターン化配向膜 6 4 を形成する。マスク 1 を外したあと、上記パターン化配向膜 6 4 上に、液晶組成物 E をスリットコーターを用いて位相差値が 1 3 5 n m となるような膜厚に塗布し、1 0 0 に加熱することで、液晶相に配向させた膜を得る。その後、室温まで冷却した状態で実施例 1 と同様の条件で紫外線を照射し、位相差層 6 5 を形成する。次いで、反射防止フィルム (大日本印刷 (株) 製) を位相差層 6 5 の上に貼合し、保持のために用いたガラス基板を剥離することで、表示素子基板 6 2、偏光層 6 3、パターン化配向膜 6 4、位相差層 6 5 及び反射防止層 6 6 が積層された電子ペーパーを得る。

【 0 1 3 0 】

このようにして作製された電子ペーパーでは、遅相軸の方向が異なる 2 つの位相差領域 7 1 A , 7 1 B を有する位相差層 6 5 において、上記位相差領域 7 1 A , 7 1 B から出射
40
する光がそれぞれ左円偏光、右円偏光であることが確認できる。また、上記位相差領域 7 1 A , 7 1 B と画素との位置ずれは 1 0 μ m 未満である。

【 産業上の利用可能性 】

【 0 1 3 1 】

本発明の表示装置の製造方法は、様々なタイプの表示装置、特に立体的に画像を表示可能な表示装置を製造するのに適用され得る。

【 符号の説明 】

【 0 1 3 2 】

- 1 マスク
- 2 空隙部

10

20

30

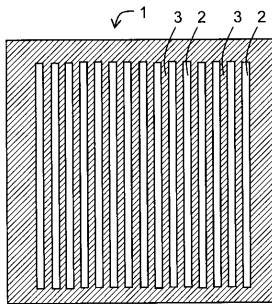
40

50

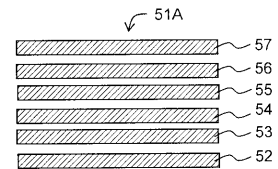
- 3 実部
 5 1 A , 5 1 B 液晶表示装置
 5 2 バックライト
 5 3 偏光板
 5 4 , 6 2 表示素子基板
 5 5 , 6 3 偏光層
 5 6 , 6 4 配向膜
 5 7 , 6 5 位相差層
 5 8 , 6 6 反射防止層
 6 1 表示装置
 7 0 a 透過軸
 7 1 A , 7 1 B 位相差領域
 7 1 a , 7 1 b 遅相軸

10

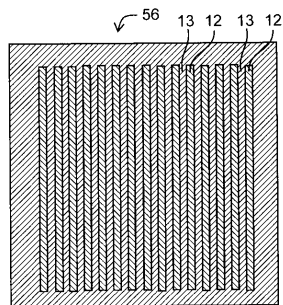
【図 1】



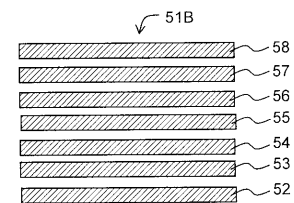
【図 3】



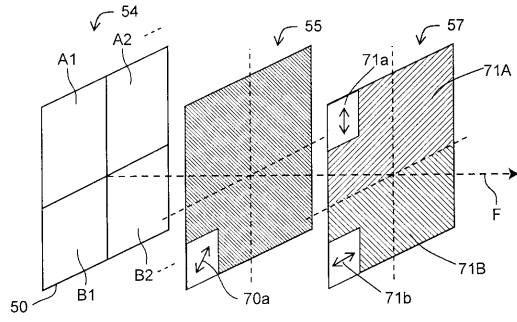
【図 2】



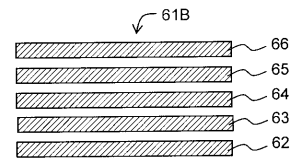
【図 4】



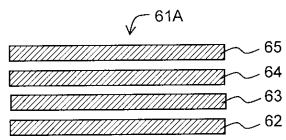
【図 5】



【図 7】



【図 6】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H191 FA22X FA22Z FA30X FA40X FA42Z FA82Z FA85Z FB05 FC32 FC33
FD12 FD13 FD35 GA08 HA06 HA11 HA13 HA15 HA32 HA38
LA13 MA01 PA42 PA44 PA59 PA62 PA84

专利名称(译)	显示装置的制造方法		
公开(公告)号	JP2012118115A	公开(公告)日	2012-06-21
申请号	JP2010265254	申请日	2010-11-29
[标]申请(专利权)人(译)	住友化学有限公司		
申请(专利权)人(译)	住友化学有限公司		
[标]发明人	小林忠弘 落合鋼志郎		
发明人	小林 忠弘 落合 鋼志郎		
IPC分类号	G02F1/13363		
FI分类号	G02F1/13363		
F-TERM分类号	2H191/FA22X 2H191/FA22Z 2H191/FA30X 2H191/FA40X 2H191/FA42Z 2H191/FA82Z 2H191/FA85Z 2H191/FB05 2H191/FC32 2H191/FC33 2H191/FD12 2H191/FD13 2H191/FD35 2H191/GA08 2H191/HA06 2H191/HA11 2H191/HA13 2H191/HA15 2H191/HA32 2H191/HA38 2H191/LA13 2H191/MA01 2H191/PA42 2H191/PA44 2H191/PA59 2H191/PA62 2H191/PA84 2H191/PA50 2H291/FA22X 2H291/FA22Z 2H291/FA30X 2H291/FA40X 2H291/FA42Z 2H291/FA82Z 2H291/FA85Z 2H291/FB05 2H291/FC32 2H291/FC33 2H291/FD12 2H291/FD13 2H291/FD35 2H291/GA08 2H291/HA06 2H291/HA11 2H291/HA13 2H291/HA15 2H291/HA32 2H291/HA38 2H291/LA13 2H291/MA01 2H291/PA42 2H291/PA44 2H291/PA50 2H291/PA59 2H291/PA62 2H291/PA84		
代理人(译)	田中，三夫 中仓幸		
其他公开文献	JP5555144B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

沿显示元件基板A，制造显示装置具有彼此具有多个在慢轴方向不同的延迟区域的延迟层时被布置在延迟区域和所述显示装置用基板减少多个像素之间的位置偏差。偏振层55形成在显示元件基板50的发光侧F上。上偏振层55中，多个像素A1的，...；B1，对应于...作为相位差层57的材料中的液晶组合物的液体组分的慢轴71a的序列中的位置，这取决于71b的方向形成具有多个图案区域的取向膜，所述图案区域具有将它们布置在彼此不同的取向方向上的功能。取向膜，并保持在含有所述涂层的温度示出液晶相的聚合性液晶化合物的液晶组合物，用于对应于多个图案区域的每个区域，所述液体组分彼此不同的取向方向71A，71B，它布置。延迟层57通过聚合形成液晶组分的可聚合液晶化合物同时保持取向方向而形成。点域5

